科学研究費助成事業 研究成果報告書



研究成果の概要(和文):ミクロ・ナノ領域における力学物性の定量評価を実現するため、圧子と試験体表面との接触で発生する圧子背面変位分布(Back-face Displacement Profile, BDP)を利用する新しい触覚型圧子に 関する技術を開発した。有限要素法解析及びモデル実験により、圧子圧入過程の圧子背面変位分布がナノ領域に おける触覚パラメータとして有用であることを明らかにし、走査型プロープ顕微鏡を活用した新しいナノ顕微イ ンデンテーション計測システムの重要な技術要素となる多機能型圧子に関する重要な基礎的知見を得た。

研究成果の概要(英文): A novel sensing technique for the instrumented indentation microscope is proposed for characterizing the mechanical properties of materials in nano/micro regimes by the use of scanning probe microscope. The key issue of this technique is determining the back-face displacement profile (BDP) of the novel multifunctional haptic indenter during indentation contact in situ. The finite element analysis (FEA) is utilized for that scanning probe microscope is capable of determining in a quantitative manner the back-face displacement profile of the haptic indenter.

研究分野: 材料工学

キーワード: ナノマイクロ構造解析・評価・試験法 インデンテーション 力学物性 圧子 押し込み試験

1. 研究開始当初の背景

(1) 押し込み試験用の微小圧子をセンサと して利用する「多機能型圧子」は、圧子力学と して体系化された分野において報告者らが提 案した比較的新しい概念である。圧子圧入に 対する測定試料の力学刺激応答として「圧子 接触面積」を光学的にその場で定量計測する 技術はその代表例であり、ダイヤモンドやサ ファイア等の単結晶セラミックスが有する機 械的特性(高剛性、耐摩耗性)と光学的特性 (透光性) とを協働させることにより達成さ れる。計測原理が顕微方式であるため、この 計測法を顕微インデンテーション法、装置名 を顕微インデンターと命名し、その優位性・ 有用性を実証してきた(引用文献参照)。しか しながら、レンズを用いて可視光をスポット 状に絞り像観察する方式の光学顕微鏡の水平 方向の分解能は、光が持つ波動性に起因する 回折限界があるため、原理上、可視光の波長 の半分以下であるサブミクロンに限定される。 このため、光学顕微鏡を用いてナノ領域の力 学刺激応答特性を計測することは困難である。

(2)一方、圧子圧入に対する測定試料の力 学刺激応答として、ナノ領域で「窪みの深さ (圧子圧入量)」を計測する計装化ナノインデ ンテーション試験法が広く知られている。こ の試験技術で用いられている解析法では圧子 圧入量と負荷荷重との関係から圧子接触面積 を推算する汎用弾性近似法が用いられている が、圧子圧入部近傍の表面が「盛り上がり型」 を示す材料の接触面積を知ることができない という最大の弱点を抱えている。圧子圧入量 計測式計装化ナノインデンテーション法は、 この接触面積問題が存在するため計測対象が 極めて限定されている(引用文献参照)。

2. 研究の目的

(1) シミュレーションによる基本原理確認 ナノ領域における接触面積問題を解決する 新方式の顕微インデンターを開発する。圧子 圧入に対する試料の力学刺激応答として圧子 の背面変位分布を活用するセンサ技術を確立 することが課題である。未知試料の力学特性 を反映し、圧子自体が変形する挙動をナノ領 域で評価できる多機能型圧子について、数値 解析の手法によって原理を確認する。

(2) ミクロ域でのモデル実験による検証

ミクロ領域において既に計測技術が確立し ている計測機器類を使用し、中実な圧子の背 面変位分布計測法がセンサとして機能するか 否かをミクロ領域のモデル実験を行うことに より検証する。

3. 研究の方法

(1) 有限要素解析 (FEA)

圧子と試験体表面との「接触」を有限要素 法(大規模構造解析ソルバ(FrotISTR))を用 い、非線形静解析とステップ解析を組み合わ せて演算を実行した。有限要素法における前 処理として、汎用ソフトウェア(CAD)を用い てモデル作成とメッシュ作成を実施した。さ らに、有限要素解析後の処理として、汎用可 視化ソフトウェアを用いて計算結果を図示さ せた。本研究では中実な球面体及び円錐体を 圧子とした場合を検証した。基本となる半球 体および円錐体の半径を一定値とし、圧子高 さHや試験体との弾性率比を変化させた条件 下で、試験体や圧子背面に発生する応力・歪 み、背面変位分布を数値解析した(図1)。

(2) モデル実験

接触に対する測定試料の刺激応答として注 目する背面変位分布が実測できる装置(レー ザープローブ式顕微インデンター)を構築し た。非接触式の高精度レーザー変位計と自動 微動機構を組み合わせたものであり、垂直方 向の分解能は走査型プローブ顕微鏡のそれよ りも3桁程度劣る。しかし、センサ機能発現 を検証することを目的とするには充分であり、 負荷状態にある圧子背面をスキャンさせて変 位分布をマッピングすることができる。圧子 の材質としては、微小負荷により発生する変 位量を高める目的で樹脂(ポリウレタンゲル、 均質中実体)を選択した。



日 写機能生圧了 (加売) ビーノア によう) ノ顕微インデンターの接触部

4. 研究成果

(1)<u>有限要素法による圧子背面変位分布の</u> 数値解析

球面圧子の形状は、直径 D、半径 r である中 実の球体 (Sphere)の表面とし、直径 D を固 定し、高さ H を種々に変化させた。代表的な 値としては、直径 D は 10.0 μ m、圧子高さ H は 2.50 μ m (1/4D-sphere)である。さらに、円錐 圧子の形状は面傾斜角 β が 19.7 度である中 実の円錐 (Cone)とし、円錐圧子背面の円の直 径 D は 10.0 μ m、圧子背面の高さ H は 1.76 μ m とした(図 1)。

一方、試験体としては、圧子と接触する面 の縦 B と横 W が正方形である中実の直方体形 状とした。代表的な値としては、縦 B と横 W は 10.0 μ m、高さhは5.0 μ mとした。有限要素 法のモデル・メッシュ作成においては、圧子 と試験体を合わせた要素数が約6万から約10 万程度になるようにメッシュ分割した。代表 的な解析例は、圧子(球面、円錐)のヤング率 Eiを1000MPaに固定し、試験体のヤング率Es を 250MPa から1500MPa まで変化させた。試験 体表面への圧子圧入量の代表値としては、 50nm から 500nm 程度である。

図2は、球面圧子について有限要素解析した結果の一例であり、球面圧子と試験体ともにヤング率が同じ値(Ei=1000MPa)とし、試験体への押し込み量を種々変化させた条件における結果である。この図では、球面圧子の背面変位に注目し、接触中心の背面を原点とし、その点からの距離LをX軸とした背面変位分布が重ねて描かれている。



図2 球面圧子の背面変位分布。Z:試験体表 面からの圧子圧入深さ(負の符号は接触点が 原点である押し込みを意味する)

接触部位及び圧子背面に関する座標系は図 1に示した。圧子圧入による接触は、圧子先端 を試験体表面に押し込むため、圧子背面と試 験体との間隔は狭くなり、圧子背面の2軸変 位量はマイナスの符号をとる。なお、図2の 右側の図は、左図に示された各圧入条件での 背面変位に対し、試験体への圧入量の設定値 Z₀で規格化した背面変位分布図である。

各条件における変位分布の解析結果からは、 接触開始前は平面であった圧子背面は圧子圧 入量が増大するに従いもはや平面では無くな ることが読み取れる。すなわち、設定値 Δか らの乖離が発生し、そのズレΔZ は背面が隆 起するように盛り上がっていること、その最 大値は接触点の真裏の背面 (X=0)であること が判る。圧子背面の隆起量は、試験体への押 し込み量と正の相関関係があり、一例として は、圧入量 500nm に対し接触点の背面では 37.6nm の隆起があることが判った。





図3は、球面圧子のヤング率Eiを1000MPa に固定した条件で、試験体のヤング率Esを 種々に変化させ(500,750,1000,1500 MPa)、 さらに、圧子先端の試験体表面への圧入量を 種々に増大させた系(50,100,200,300,400, 500 nm)の数値解析の結果を重ねて表示した 図である。有限要素解析では球面圧子の背面 変位に注目しており、接触中心からの距離L を横軸として圧子の背面変位分布を示した。

この図から明確なことは、試験体のヤング 率 Es が増大するに伴い、球面圧子背面の最大 変位量が増大すること、さらに、球面圧子の 背面で見られる隆起は試験体への押し込み量 及び試験体と圧子とのヤング率比で一律に決 まることである。これらのことは、圧子の背 面変位分布が精密に計測できれば、測定試料 の未知のヤング率を評価できることを意味し ている。すなわち、圧子背面変位及びその分 布はセンサのパラメータとして有用性が高い ことを見出した。

代表的な数値として、球面圧子の背面で見 られる隆起は、試験体のヤング率が高い場合 (Es=1500MPa)、試験体の接触点の背面におい て48.0nmであり、一方、ヤング率が低い場合 (Es=250MPa)では14.5nmの隆起があった。 これらの数値は、市販の走査型プローブ顕微 鏡 (SPM)の垂直分解能(0.1nm)よりも充分大 きいため、高い精度で変位分布が実測できる ことを明らかにした。

図4は球面圧子と円錐圧子の無次元背面変 位分布の比較である。圧子のヤング率 (Ei=1000MPa)と圧入量(乙=-500nm)を一定 値に固定した条件において、試験体のヤング 率 Es を種々に変化させ、背面変位を有限要素 解析した結果である。各プロファイルの形状 は、圧子先端形状が鈍角である球面では緩や かであり、一方、鋭角である円錐では急峻で あることが判る。



図 4 所定の圧子圧入量における圧子背面変 位分布:(A)球面圧子、(B)円錐圧子、圧子ヤン グ率:Ei=1000MPa、圧子圧入量:Z₀=500nm

図5は、既知のヤング率を持つ球面圧子を 用いた顕微インデンテーション試験の結果か ら、未知試料の試験体のヤング率を評価する ための図であり、一種の検量線と言える。上 述したように、一定の圧子圧入条件下におい て圧子の背面で見られる隆起及びその分布形 状は、試験体と圧子とのヤング率比で一律に 決まる。したがって、図5中の矢印が例示す るように、試験体への所定の押し込み量(-Z ₀)を保持する実験において計測された圧子背 面の隆起量ΔZから、試験体と圧子とのヤン グ率比 Es/Ei を求めることができ、さらに、 その値に対して既知である圧子の弾性率 Ei を積算することにより、最終的に未知試料の 弾性率 Es を評価することが可能となる。



図 5 圧子背面の最大変位値から未知試料の ヤング率を見積もるための検量線:(A)球面圧 子、(B)円錐圧子

(2) 圧子背面変位分布のモデル実験

ミクロ領域における接触のモデル実験とし て、弾性基板上の突起物を圧子(ポリウレタ ンゲル、中実球面体)とし、レーザー光をプロ ーブに選択した。弾性率を異にする種々の試 料表面に接触させた圧子の背面変位分布を非 接触式高精度レーザー変位計(最小表示:10nm) と自動微動機構組み合わせた装置により精密 に計測した。図6は、定荷重制御方式(3水 準)で負荷した実験結果の一例である。負荷 状態にある背面変位分布が定量的に計測可能 であること、変位分布が負荷に依存すること、 さらに、分布形状が試験体のヤング率に依存 し異なることなど有限要素解析と同様の結果 が得られた。数値解析及びモデル実験を通し、 ナノ領域における力学物性の定量評価を実現 するための計測パラメータとして、中実圧子 の背面変位分布は極めて有用であるという知 見を得た。さらに、多機能型圧子は、走査型プ ローブ顕微鏡等を活用した新しいナノ顕微イ ンデンテーション計測システムの重要な技術 要素であることを明らかにした。



図6 ポリウレタンゲル製球面圧子による背 面変位分布の実測例:測定試料(アルミ合金、 ポリウレタン)

- 羽切教雄、逆井基次、宮島達也、"顕微イ ンデンターの開発と圧子力学への応用"、 材料、Vol. 56、No. 6、2007、pp. 510-515
- ② T. Miyajima and M. Sakai, "Optical indentation microscopy - a new family of instrumented indentation testing", Phil. Mag., Vol. 86, Nos. 33-35, 2006, pp. 5729-5737
- ③ 逆井基次、"粘弾性圧子力学の構築とミクロ領域におけるレオロジー計測"、日本レオロジー学会誌、Vol. 39、Nos. 1-2、2011、pp. 7-15
- 5. 主な発表論文等

〔学会発表〕(計3件)

- <u>宮島達也</u>、"顕微インデンターによる力学 物性評価"、国際ナノテクノロジー総合 展・技術会議 2017、2017 年 2 月 15 日、 東京国際展示場(東京都江東区)
- ② <u>宮島達也</u>、名倉義幸、"マテリアルゲノム時代の材料設計ソリューション"、光とレーザーの科学技術フェア 2016、2016 年 11月15日、科学技術館(東京都千代田区)
- ③ <u>宮島達也</u>、逆井基次、"顕微インデンテーション計測システムの開発と各種材料の 圧子力学"、光計測シンポジウム 2016、 2016 年 10 月 28 日、機械振興会館(東京 都港区)

〔図書〕(計2件)

- <u>宮島達也</u>他、材料技術協会、動的粘弾性 チャートの解釈事例集、(第2章第1節、 "顕微インデンターによる粘弾特性の評 価")、2016、399頁(pp.35-44)
- 宮島達也他、材料技術協会、高分子の残留応力対策(第3章第7節、"顕微インデンターによる局所力学物性の評価")、
 2017、480頁(pp.109-116)

〔産業財産権〕

○出願状況(計2件) 名称:力学特性試験方法及び計測装置、 発明者:<u>宮島達也</u>、権利者:産業技術総合研究 所、産業財産権の種類:特許、特願 2017-126201、 出願年月日:2017年6月28日、国内

名称:力学特性試験方法及び計測装置、 発明者:<u>宮島達也</u>、権利者:産業技術総合研究 所、特許、PCT/JP2018/024193、国際出願年月 日:2018年6月26日、国外

6.研究組織
 (1)研究代表者
 宮島達也(MIYAJIMA Tatsuya)
 産業技術総合研究所・構造材料研究部門・
 主任研究員
 研究者番号: 10358129

<引用文献>